

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成23年12月8日(2011.12.8)

【公表番号】特表2011-504157(P2011-504157A)

【公表日】平成23年2月3日(2011.2.3)

【年通号数】公開・登録公報2011-005

【出願番号】特願2010-532541(P2010-532541)

【国際特許分類】

C 01 G 41/00 (2006.01)

C 09 D 7/12 (2006.01)

C 09 D 201/00 (2006.01)

【F I】

C 01 G 41/00 Z

C 09 D 7/12

C 09 D 201/00

【手続補正書】

【提出日】平成23年10月20日(2011.10.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項6】

水素タングステンプロンズまたは水素タングステンプロンズ組成物、特に請求項1に定義される組成物の製造のための方法であって、タングステン酸アンモニウムを水素および/または水素放出ガスに2500K以上の温度で接触させるステップを含む前記方法。